

## 第 276 回 材料試験技術シンポジウムのご案内

下記の日時におきまして、東京都市大学のご協力により、日本材料試験技術協会第 276 回シンポジウムを開催いたします。

今回は新しい試みである学生ポスターセッションと、小特集(テーマ「劣化を計測する材料試験法」)の話題 3 件の講演を予定しております。材料試験技術の向上と会員相互の理解を深めるために皆様方の多数のご参加をお願い致します。

と き:平成 30 年 10 月 25 日(木)

ところ:東京都市大学 世田谷キャンパス 3 号館 4F

(東京都世田谷区玉堤 1-28-1)

第 276 回シンポジウム予定 13:15～16:30 (講演時間には質疑応答、交代等の時間を含みます。)

13:30～13:35 開会挨拶

司会 : 立野 昌義 (工学院大学)

齋藤 博之 (東京電機大学)

13:35～13:45 ポスターセッション趣旨説明

編集部部长 大木 基史 (新潟大学)

13:45～14:45 ポスターセッション(場所移動)

10 件

14:45～15:00 <休憩>

司会 : 浅黄 剛(ニホンハンダ株式会社)

立野 昌義 (工学院大学)

15:00～15:20 塩浴軟窒化 (タフトライド) 処理を施した鋼の異なる環境下での疲労強度評価 (その 1 : 窒化層の性状とその静的耐食性)  
○小賀正樹 (技術士)

15:20～15:50 車載電子機器のシリコン封止剤への金属粉配合による腐食信頼性向上

○阿部博幸 (日立オートモティブシステムズ株式会社)

15:50～16:10 材料信頼性と劣化

○齋藤博之 (東京電機大学)

16:10～16:20 未発表論文紹介, 連絡事項

16:20～16:30 ポスターセッション表彰

16:30 閉会

---

## 第276回材料試験技術シンポジウム参加申込方法

- ① 聴講者のお名前、②所属先（会社名）及び所属部課名、③所属学協会名、  
④連絡先（E-mail, Tel）を

日本材料試験技術協会のメールアドレス： event@mtraj.jp に送信してください。

（件名に：「第276回材料試験技術シンポジウム 参加希望」と記述ください。）

聴講費（当日、徴収いたします）： 6,000円（非会員）  
3,000円（協賛学協会会員）  
(学生：2,000円)

お問合せ先E-mail： event@mtraj.jp    10月シンポジウム担当 齋藤博之（東京電機大学）